PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-228509

(43)Date of publication of application: 12.09.1989

(51)Int.CI.

B01D 13/00

G21C 19/30

G21F 9/06

(21)Application number: 63-054689

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

08.03.1988

(72)Inventor:

ADACHI TETSURO

SAWA TOSHIO

MATSUMOTO TAKAYUKI

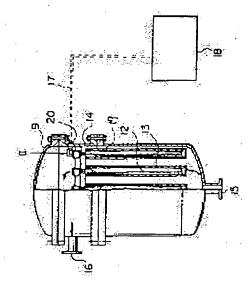
SHINDO KIICHI

(54) MEDIUM PURIFYING EQUIPMENT PROVIDED WITH MEMBRANE PERFORMANCE EVALUATION APPARATUS, METHOD AND EQUIPMENT FOR EVALUATING MEMBRANE PERFORMANCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect the electrification state of a porous membrane and to perform selection of the membrane, optimization of the operational conditions of the membrane and replacement period thereof with right judgment by measuring the electric physical quantity obtained between the electrodes provided to the upstream side and the downstream side of the porous membrane.

CONSTITUTION: In a hollow yarn membrane filter 9 provided to the condensate treating system, etc., of a nuclear power station, the electrodes 19 are inserted into a hollow yarn membrane 12 and between the hollow yarn membranes 12 from the upper end face of a hollow yarn membrane module 13 so that the electrodes are opposed in the front and rear parts of the hollow yarn membrane 12 in the module 13; the leader lines 17 insulated from liquid are taken out from the electrodes 19 and connected to a measuring apparatus 18. The



fluctuated potential or the signal of AC impedance of the front and rear parts of the membrane 12 is measured on-line with the measuring apparatus 18. In such a way, monitoring of electrification of the membrane and forecasting of contamination of the membrane are possible.

CITATION /

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-228509

®Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月12日

B 01 D 13/00 G 21 C 19/30 G 21 F 9/06 Z-8014-4D

Y - 7324 - 2G

B-6923-2G審査請求 未請求 請求項の数 10 (全7頁)

◎発明の名称

膜性能評価装置を備えた媒体浄化設備並びに膜性能評価装置及び膜 性能評価方法

②特 願 昭63-54689

②出 顧 昭63(1988) 3月8日

72発 明 抓 朗 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 者 達 安 奎所内 @発 明 者 沢 俊 雄 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内 ②発 明 者 松 隆、行 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 ⑫発 明 老 新 紀 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日 立工場内 の出 願 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 理 砂代 弁理士 鵜沼 外1名

明 紐 本

1. 発明の名称

膜性能評価装置を備えた媒体浄化設備並びに 膜性能評価装置及び膜性能評価方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 媒体中の不純物を除去する多孔質膜からなるフィルタの膜上流側と膜下流側とに設置される電極と、この電極と接続されて該電極間の電気的物理量を調定する測定器とから成る膜性能評価装置を備えたことを特徴とする媒体浄化設備。
 - 2. フィルタは原子力発電所の復水浄化用の中空 糸膜フィルタである請求項1記穀の媒体浄化設 僻。
 - 3. フィルタは気化透化法で用いられる疎水性の 多孔質膜よりなるものである請求項1記級の媒 体浄化設備。
- 4. 膜性能に対応する電気的物理量が、その膜の 許容値以下となるよう濾過流速を調節可能にし た請求項1記載の媒体浄化設備。
- 5. 膜性能に対応する電気的物理量が、その膜の

許容値以下となるよう復水中に炭酸ガスを吹き 込んで、復水の導電率を可変にした請求項2記 級の媒体浄化設備。

- 6. フィルタ本体への復水流路を分岐させ、その分岐させた流路に前記フィルタと同一仕様の小型フィルタを設け、この小型フィルタに対して 請求項1記級の膜性能評価装置を設けた請求項 2記載の媒体浄化設備。
- 7. 請求項1記載の膜性能評価装置。
- 8. 電気的物理量は電圧又は電気抵抗である請求 項7記載の膜性能評価装置。
- 9. 測定器は電位計、電流計、交流抵抗計又は静電気モニタである請求項7記報の膜性能評価装置。
- 10. 媒体中の不純物を除去する多項貿膜からなる フィルタの膜上流便と膜下流便との間の電気的 物理域を測定することにより膜の性能を評価す ることを特徴とする既性能評価方法。
- 3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、火力、原子力発電所等において、復水及び廃水等の浄化に使用する高分子腹等のフィルタの膜性能評価装置を備えた媒体浄化設備並びに膜性能評価装置及び膜性能評価方法に関する。
「従来の技術」

最近の原子力発電所における複水浄化設備は、その復水処理系のなかに高分子膜からなる中空糸膜型フィルタと、ベッド型脱塩器とを配設するのが主流となりつつある。このような復水処理設備の一例を第10回に示す。なお、この種の装置として関連するものには例えば特開昭60-61089号、特開昭60-179104号又は特開昭60-206405号公報等が挙げられる。

第10回において、原子炉で発生した蒸気2は 蒸気タービン3を駆動し、発電機4で発電を行なった後、復水器5に入り、海水6により冷却され 復水7となる。この復水7中には配管等の腐食に よる固形状やイオン状の不純物(鉄の酸化物が主 体である。)が微量含まれており、発電所の安全 性、信頼性の一層の向上のためにはこれらの不純

科は一般に電気的に絶縁性であるため、原子力発 電所の復水のように極めて導電率の低い(く0.1 μS/cm)水中で使用すると、中空糸膜と水との 相対運動によって、いわゆる流動帯電することが わかっている(参考文献:静電気ハンドブック、 砂電気学会等)。 膜が帯電すると被中の固形状、 イオン状の不純物は静能的に膜に付着するため、 それが蓄積すると膜の孔を閉塞する等の膜汚染が 進行し、膜の透水性が低下し膜洗浄又は腹交換が 必要となってくる。原子力発電所の場合、約65 00㎡/トの各量の復水を中空糸膜で浄化するた め、使用する中空糸膜の量は極めて多い。従って、 汚染した膜を洗浄すると洗浄に使用した薬剤が大 量の廃棄物として生成され、又、新品の膜に交換 すると腹が高価なため、莫大なランニングコスト の上昇につながることが問題となった。そこで、 流動帯電による膜汚染を極力防止し、膜寿命をで きるだけ延長し、低コストで廃棄物量の生成の少 ない中空糸膜等のフィルタを使用した媒体浄化シ ステムの開発が望まれていた。

物を除去することが必要である。そこで、世水協 5から復水ポンプ8を介して原子炉1に至る流路 中に中空糸膜フィルタ9及びベッド型脱塩器10 を設置し復水処理系を構成する。

中空糸膜フィルタ9は、第11図に示すようにポリエチレン等の高分子材料からなる外径1皿程度の中空状の糸膜12を数千本東にして充填した中空糸膜モジュール13を約100本ほど滤過塔14に装着したものである。中空糸膜12の外表面には内表面に連通した約0.1μmの微細な孔が無数にあいており、復水を水入口15から水出口16の方向へ流して膜外表面で復水中の固形状の不統物を除去するようになっている。

[発明が解決しようとする課題]

このように中空糸膜フィルタは極めて微細な孔で直接固形物を捕促するため、除去性能が非常に高い。更に、プリコート材を介して固形物を捕促するプリコートフィルタのようにプリコート材が廃棄物として生成する問題が無い。しかしながら、中空糸膜の素材であるポリエチレン等の高分子材

本発明の目的は、 膜の帯電状況を検出する方法 及び装置を提供すると共に、 その装置を利用する ことにより膜の選定、 膜の選用条件の最適化及び 膜交換時期の決定等を正しい判断で行なえる媒体 浄化設備を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明に係る媒体浄化設備は、膜性能評価装置を備えたものである。

ここで、膜性能評価装置は、媒体中の不統物を除去する多孔質膜からなるフィルタの膜上流側と膜下流側とに設置される電極と、この電極と接続されて該電極間の電気抵抗等の電気的物理量を測定する測定器とから成るものである。測定器は電気的物理量に対応して定まるが、電位計、電流計、交流抵抗計又は静電気モニタ等が挙げられる。

また、膜性能評価方法としては、前記フィルタの膜上流側と膜下流側との間の電気的物理量を測定することにより膜の性能を評価する方法がある。

前記媒体浄化設備のフィルタの種類としては原子力発電所の復水浄化用の中空糸膜フィルタや気

化透化法で用いられる疎水性多孔質膜よりなるも のがある。

媒体浄化設備は、フィルタによる滤過流速を調節可能にするか、又は復水中に炭酸ガスを吹き込んで復水の導電率を可変にしておくのがよい。

また、媒体浄化設備は、フィルタ本体への復水流路を分岐させ、その分岐させた流路に前記フィルタと同一仕様の小型フィルタを設け、この小型フィルタに対して前記膜性能評価装置を設けるのが望ましい。

〔作用〕

本発明に係る媒体浄化設備は、膜性能評価装置を備えていることにより、例えば膜の流動帯電状況を検知することができ、膜汚染を極力防止するための制御が可能となる。特に濾過流速を変えたり、炭酸ガスを吹き込む等により、前記制御が容易となる。分岐させた復水流路に同一仕様の小型フィルタを設けると、プラントを稼動させながら各種評価を行なえる。

膜性能評価装置は、電極をフィルタの所定位置

示す。これは膜の前後に挿入した白金館種間に一定電圧の交流を印加し、交流の周波を変 周間にる 交流が関係を変 の間により、交流が高いである。その結果、存電をしてある。その結果、存電を関いてある。とのないなるには、特に低層波数で高くなった。 導電化処理を施こした膜はインピーダンスは、特に低層で交流インピーダンスが全層波数 域で小さく、膜の交流インピーダンス 局数数応等が膜帯電の指標として有効であることがわかった。

以上の如く、腹の流動帯電を把握する手段として、具体的には腹前後の被の電位差及び腹前後の液の電位差及び膜前後のが変になる。腹前後の破の電位差の測定は腹がが出のオンライン計測に利用でき、又、腹前後のが発の力とは腹の経色のができ、腹汚染の予知、腹がのなくのでき、腹汚染の予知、腹が合いを延りな対応や腹交換時期の把握が行なえるため、中空糸額フィルタを低コストで、かつ、安定した

に設置するだけで、その膜に対する電気的物理域 の脚定が行なえる。

(実施例)

次に、第8回に第9回に示した装置で膜前後の 交流インピーダンス周波数応答を測定した結果を

性能で運用することが可能となる。

以下、第1図乃至第4回に基づいて本発明の一 実施例について詳細に説明する。

第4図に示した如く、原子炉1で発生した蒸気2は蒸気タービン3を駆動して発電機4で発電を行なった後、復水器5に入り、海水6により冷却され復水7となる。復水7は復水ポンプ8により復水浄化系を構成する中空糸段フィルタ9とベッド型脱塩器10に供給され、浄化させた後給水11として原子炉1に給水される。

中空糸膜フィルタ 9 からは電気的物理量である。流動電位又は交流インピーダンスの信号を送るリード線 1 7 が出ており、電圧、又はインピーダンスを測る測定器 1 8 につながっている。詳細を第1 図乃至第3 図で説明する。中空糸膜フィルタ 9 のは過塔 1 4 内に装着された中空糸膜モジュール1 3 内に充填されている中空糸膜1 2 の膜に電極 1 9 を挿入し、この電極 1 9 を

中空糸膜12の内径や中空糸膜モジュール13 構造の制約から、電極19の挿入が困難な場合に は、中空糸膜12の上流側、下流側に電極19を 配置して継括的な流動電位、インピーダンスを測 定することも可能である。

このように中空糸膜前後の流動電位、インピーダンスの信号をオンラインで得ることができるので、膜の帯電のモニタや膜汚染の予測が可能となった。即ち、流動電位が高いと中空糸膜が帯電していることを示し、被中の不純物が静電的に付着し、膜汚染が進行する可能性のあることがわかる。又、膜インピーダンスが経時的に増大する場合。

防止する。

次に第5回により他の実施例について説明する中空糸膜フィルタ9本体とは別に同一の中空糸膜仕様からなる小型の中空糸膜モジュール21を設置し、並列に水を流し、小型の中空糸膜モジュール21に取り付けた電極により、流動電位、インピーダンスの信号を得るものである。

本実施例は中空糸膜の種類を積々変えて、流動電位、インピーダンスの測定値を比較できるので、最適な膜の遺定が容易に行なえる効果がある。

又、十分に模擬された復水が得られる前提のもとでは中空糸膜の製造設備や研究設備において、中空糸膜の性能評価手段として小型モジュールを使用した流動電位、インピーダンス測定法が利用できる。

上記実施例では原子力発電所の復水浄化用の中空糸膜フィルタを対象として説明したが、以下の如く、他の膜に対しても本発明を適用し得る。疎水性の多孔質膜を利用する気化透化法において、膜汚染に伴う膜の親水化は気化透化の性能を大き

将来、 膜の帯電が増大する可能性のあることを示唆しているため、 中空糸膜フィルタの運用に十分注意を払い、 対策を課じる必要があるとの警告となり得る。 尚、 前記モニタとして、 測定する電気的物理量により定まるが、 健位計、 交流抵抗計のほか電流計又は静電気モニタも測定器として用いることができる。

中空糸膜前後の流動電位、インピーダンスを検出し、その信号により中空糸膜フィルタの運用を自動制御し、最適化する手段として以下のものが挙げられる。流動電位が高く膜帯電が大きい時、膜汚染の進行を防止するため、中空糸膜フィルタで処理する水量を一時的に減少させて対応する。すなわち、遮過流速を調節可能にする。具体的には、中空糸膜(導電化、絶縁性膜)におい水温は、中空糸膜(導電化、絶縁性膜)におい水温を回ができる。異位計内部抵抗して、運電車の・1 μ S / Cm、電位計内部が望ましい。又、炭酸ガスを被中に吹き込んで、被の帯電を上げる操作を信号と連動させ、膜の帯電を

く低下させる。一般に、膜が親水化されると膜内に被が侵入するため、膜前後のインピーダンスが減少する。従って、疎水性膜において、膜前後のインピーダンスをモニタすることにより、膜汚染(親水化)の進行をオンラインで把握できる。
【登明の効果】

本発明によれば、膜性能を評価することによって 膜の汚染を極力防止することができ、 高価な膜の 寿命延長が図れるため、低コストで安定した選転が可能となる。

また、本発明の膜性能評価装置又は方法は、その電極を媒体浄化設備の膜前後に設置するだけでよいため、取り付けが簡単であり、ひいては評価が容易となる。

4. 図面の簡単な説明

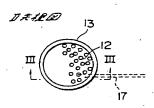
第1回は本発明に係る設備の一実施例の一部断面回、第2回は第1回の I 矢視回、第3回は第2回の II 午 間回、第4回は本発明に係る設備を備えた原子力発電ブラントの概略構成回、第5回は本発明の他の実施例の概略構成回、第6回は

中空糸膜前後の流動電位の測定結果を説明する図. 第7回は第6回の測定をする装置の構成図、第8 図は中空糸膜前後の交流インピーダンス周波数応 谷の測定結果を説明する図、第9回は第8回の測 定をする装置の構成図であり、第10図は従来の 原子力発電所の復水浄化設備の一例を示す概略構 成図、第11回は同従来例の中空糸膜フィルタの 構造図である。

- 1…原子炉、2…蒸気、3…蒸気タービン、
- 4 … 発電機、5 … 復水器、7 … 復水、
- 9…中空糸膜フィルタ、10…ペッド型脱塩器、
- 11…給水、12…中空糸膜、
- 13…中空糸膜モジュール、14… 虚過塔、
- 15…水入口、16…水出口、17…リード線、
- 18…湖定器、19…電框、20…ターミナル部、
- 21…小型中空糸膜モジュール。

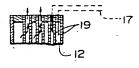
代理人

第 2 図



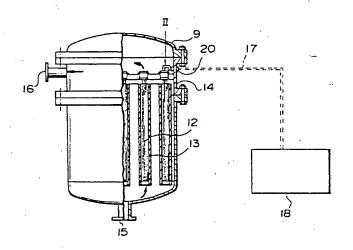
第 3 図

カーはんりゃくかい



- 12: 45 KA
 - モジョール
- 17: 1-1:49
- 19: 3/3

낈 第二



9: PSHAFTING

12: PS# R#

13: P.F. A. REESON

14: 1F1818

15: 1/170

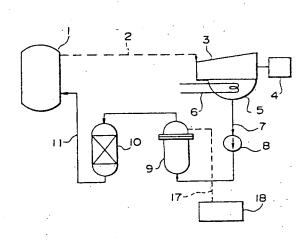
16: 11:40

17: ソードイオ

18: 2128

20: ターミナル書

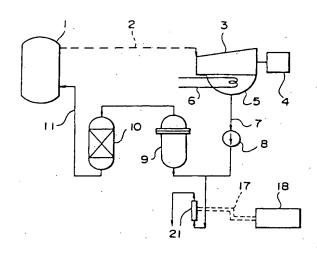
第 4 図



- 1:14.318
- 2:45
- 3: ボデタービン 5.151/15
- 4: ZEM.
- 6: · # 1/1
- 7:1511
- 8 カルオンプ
- 9: PIFREZILS 11:1511
- 10: ベットダアダム番目 17: 1-148
- 18: 8/IE

第 6 図

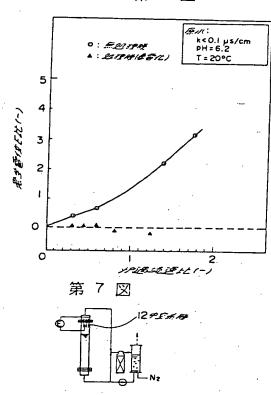
第 5 図



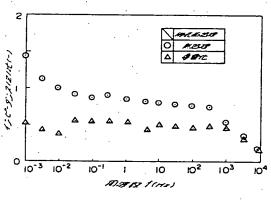
17: シーノング

18: 沙里县

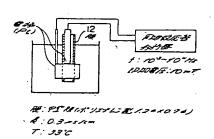
21:11.20, 454 553-16



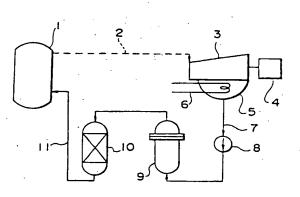
第8図



第9図



第 10 図



第川図

